Задачи электротомографии для геофизических исследований

А.Е. Колесов

Кафедра "Недропользование", Геологоразведочный факультет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Применение математического моделирования, цифровых технологий в сфере промышленности Республики Саха (Якутия), 15 декабря 2020, Якутск

Содержание

- 1 Электротомография
- 2 Математическая постановка
- 3 Вычислительный алгоритм
- 4 Тестовая задача

Электротомография

Электротомография – это современная методика геофизических исследований методом сопротивлений.

Методы сопротивлений основаны на пропускании с помощью пары электродов известного постоянного тока и измерении напряжения, вызванного этим током, с помощью другой пары электродов.

Зная ток и напряжение, можно вычислить электрическое сопротивление, а с учетом конфигурации электродов можно установить, к какой части подповерхностного пространства это сопротивление относится.

Электротомография

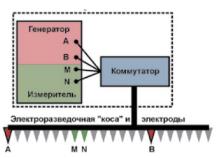
В отличие от традиционного метода вертикального электрического зондирования, в электротомографии применяются более плотные системы наблюдений с постоянным расстоянием между электродами.

Суть методики измерений заключается в многократных повторных измерениях сигнала в приемных электродах, при различных положениях питающих электродов.

Благодаря использованию данного принципа и современных алгоритмов, электротомография позволяет изучать сложные двумерные и трехмерные среды.

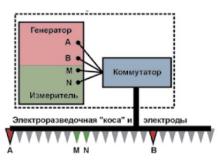
Качество интерпретации данных электротомографии тесно связана с числом и плотностью измерений.

Для достижения максимальной эффективности при проведении измерений применяется специальная многоэлектродная аппаратура.

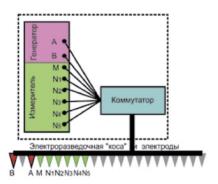


В многоэлектродной аппаратуре используется большой набор электродов (от 48 до 128 штук), соединенных с помощью электроразведочных кос.

При этом каждый электрод может использоваться не только как приемный, но и как питающий.



В начале 21 века начали использовать многоканальную многоэлектродную аппаратуру, которая позволяет параллельно проводить измерения на нескольких приемных линиях и кратко увеличить скорость измерений.



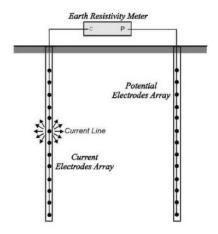
Наиболее известные в мире приборы для электротомографии выпускают фирмы:

- Iris Instruments (Франция и Япония),
- **AGIUSA** (CША).

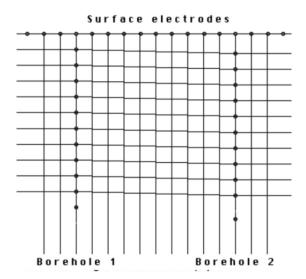
В России существует несколько разработчиков подобной аппаратуры:

- ОМЕГА-48 (Логис, Раменское Московской области),
- СКАЛА-48 (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск).

Скважинная томография



Скважинная томография



Программное обеспечение

Программное обеспечение для интерпретации результатов электротомографии:

- Res2DInv/Res3DInv (M.H.Loke, Geotomo software, Malaysia),
- ZondRes2D/ZondRes3D (Каминский А.Е., Zond software),
- **DiInSo** (Мариненко А.В., Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск),
- **х2ірі** (Бобачев А.А, Геологический факультет МГУ, Москва).

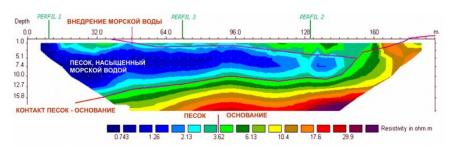
Применение электротомографии целесообразно при всех детальных (масштаб 1:2000 и крупнее) геофизических исследованиях:

- при инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях,
- изучении геологического разреза на малых и средних глубинах при поисках и разведке полезных ископаемых,
- изучении археологических памятников,
- решении геоэкологических и других задач.

Применение электротомографии является необходимым условием для изучения геологических разрезов, отличающихся от горизонтально-слоистых, таких как:

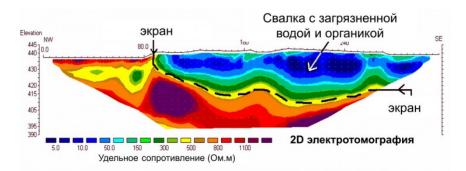
- рудные зоны,
- зоны тектонических нарушений,
- насыпные и искусственные грунты в зонах городской застройки,
- многолетнемерзлые породы.

Изучение внедрения соленой воды в грунт



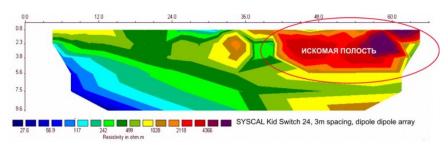
Источник: http://nw-geo.ru/geophysics/tech/tomography/

Изучение свалки



Источник: http://nw-geo.ru/geophysics/tech/tomography/

Поиск пустот для археологических задач



Источник: http://nw-geo.ru/geophysics/tech/tomography/

Постановка задачи

Рассмотрим краевую задачу для эллиптического уравнения

$$-\nabla \cdot \sigma(\boldsymbol{x})\nabla u = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \Omega,$$

$$\sigma(\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial n} = g(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \partial\Omega,$$

где $\sigma(\boldsymbol{x})$ — сопротивление, $u(\boldsymbol{x})$ — электрический потенциал и $g(\boldsymbol{x})$ — приложенная плотность тока, которые должны удовлетворять следующим условиям

$$\int_{\partial\Omega} u(\boldsymbol{x})ds = 0, \quad \int_{\partial\Omega} g(\boldsymbol{x})ds = 0.$$

Расчетные области с электродами

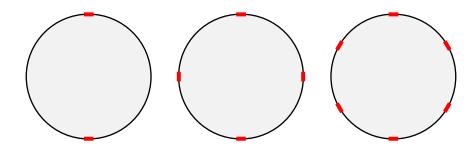


Схема пропускания тока

1 вариант

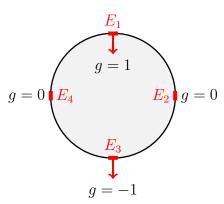
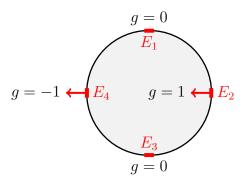


Схема пропускания тока

2 вариант



Прямая и обратная задачи

$$-\nabla \cdot \sigma(\boldsymbol{x})\nabla u = 0, \ \boldsymbol{x} \in \Omega, \quad \sigma(\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial n} = g(\boldsymbol{x}), \ \boldsymbol{x} \in \partial\Omega,$$
$$\int_{\partial\Omega} u(\boldsymbol{x})ds = \int_{\partial\Omega} g(\boldsymbol{x})ds = 0.$$

Прямая задача. Найти электрический потенциал u(x) в Ω при заданных значениях плотности тока g(x) на $\partial\Omega$, зная коэффициент сопротивление $\sigma(x)$.

Обратная задача. Необходимо определить распределение коэффициента $\sigma(\boldsymbol{x})$ внутри Ω , используя набор заданных значений плотности тока $g_j(\boldsymbol{x})$ и соответствующих измеренных значений потенциала $m_j(\boldsymbol{x})$ на $\partial\Omega$, где M – количество измерений, $j=1,\ldots,M$.

Итерационный метод

Минимизация невязки

$$J = \sum_{j=1}^{M} \int_{\partial \Omega} |u_j(\boldsymbol{x}) - m_j(\boldsymbol{x})|^2 ds.$$

где $u_j(\boldsymbol{x}), j=1,\ldots,M$ – решения прямой задачи при заданных $g_j(\boldsymbol{x})$

$$-\nabla \cdot \sigma^*(\boldsymbol{x})\nabla u_j = 0, \ \boldsymbol{x} \in \Omega, \quad \sigma(\boldsymbol{x})\frac{\partial u_j}{\partial n} = g_j(\boldsymbol{x}), \ \boldsymbol{x} \in \partial\Omega,$$
$$\int_{\partial\Omega} u_j(\boldsymbol{x})ds = \int_{\partial\Omega} g_j(\boldsymbol{x})ds = 0.$$

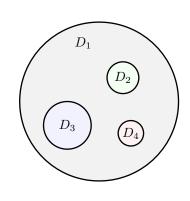
Кусочно-постоянный коэффициент

Распределение коэффициента $\sigma(\boldsymbol{x})$ можно представить в виде

$$\sigma(oldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^N \sigma_i \chi_{D_i}(oldsymbol{x}),$$

где D_i – подобласть с σ_i , $\Omega = \bigcup_{i=1}^N D_i$, $\chi_{D_i}(\boldsymbol{x})$ – характеристическая функция подобласти D_i :

$$\chi_i(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1, & \boldsymbol{x} \in D_i, \\ 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega \backslash D_i. \end{cases}$$



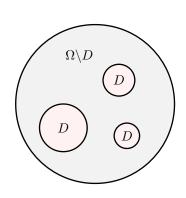
Кусочно-постоянный коэффициент

Иы ограничимся двумя материалами с сопротивлениями 1 и 2, обозначим через D подобласть с коэффициентом 2.

Распределение коэффициента $\sigma(\boldsymbol{x})$ можно записать как

$$\sigma(\boldsymbol{x}) = 1 + \chi_D(\boldsymbol{x}),$$

где $\chi_D(\boldsymbol{x})$ — характеристическая функция подобласти D.



Вспомогательное уравнение

Введем вспомогательную функцию $q(\boldsymbol{x})$, которая описывает подобласть D следующим образом

$$\begin{cases} q(\boldsymbol{x}) \ge 0, & \boldsymbol{x} \in D, \\ q(\boldsymbol{x}) < 0, & \boldsymbol{x} \in \Omega \backslash D, \end{cases}$$

и функцию Хевисайда

$$H(q(\boldsymbol{x})) = \begin{cases} 1, & q(\boldsymbol{x}) \ge 0, \\ 0, & q(\boldsymbol{x}) < 0. \end{cases}$$

Тогда коэффициент $\sigma(\boldsymbol{x})$ можно определить как

$$\sigma(\boldsymbol{x}) = 1 + H(q(\boldsymbol{x})).$$

Вспомогательное уравнение

Для определения $q(\boldsymbol{x})$ решаем следующюю задачу

$$-\gamma \Delta q + q = f(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \Omega,$$

 $q = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \partial \Omega,$

где $\gamma = \mathrm{const} > 0$ – сглаживающий параметр.

Нужно найти правую часть $f(\boldsymbol{x})$ такую, что $q(\boldsymbol{x})$ описывает искомый коэффициент $\sigma(\boldsymbol{x})$ через функцию Хевисайда

$$\sigma(\boldsymbol{x}) = 1 + H(q(\boldsymbol{x}))$$

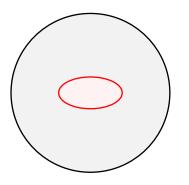
Чтобы найти $f(\boldsymbol{x})$, минимизируем

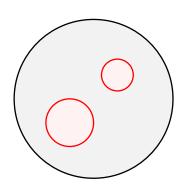
$$J(f) = \sum_{j=1}^{M} \int_{\partial \Omega} |u_j(\boldsymbol{x}; f) - m_j(\boldsymbol{x})|^2 ds.$$

Алгоритм минимизации

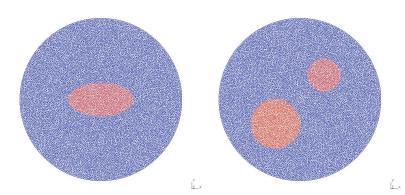
```
input M, g_i, m_i, f^0, \gamma, tol, K
for k = 0 to K do
    q^k(\boldsymbol{x}) \leftarrow решение вспомогательной задачи
    \sigma^k(\boldsymbol{x}) \leftarrow 1 + H(q^k(\boldsymbol{x}))
    for j = 1 to M do
        u_i^k \leftarrow решение прямой задачи для g_i(\boldsymbol{x})
    end for
    J^k(f^k) \leftarrow \sum_{i=1}^M \int_{\partial \Omega} |u_i(f; \boldsymbol{x}) - m_i(\boldsymbol{x})|^2 ds
    dJ^k/df^k \leftarrow методом сопряженных задач
    if \|dJ^k/df^k\|_{L^{\infty}(\Omega)} < tol then
        \sigma(\boldsymbol{x}) \leftarrow \sigma^k(\boldsymbol{x})
        stop
    end if
    f^{k+1} \leftarrow f^k - \beta^k dJ^k/df^k
end for
\sigma(\boldsymbol{x}) \leftarrow \sigma^k(\boldsymbol{x})
```

Искомые коэффициенты

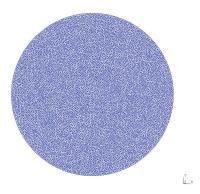




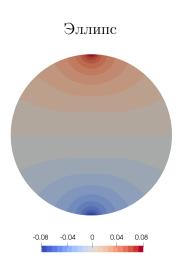
Расчетные сетки



Расчетные сетки

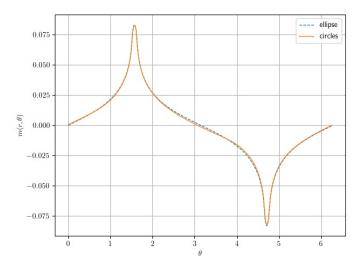


Генерация данных

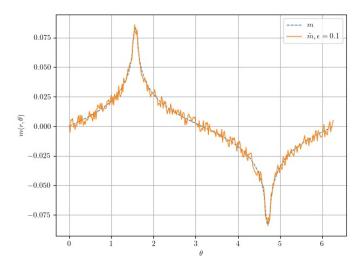




Генерация данных

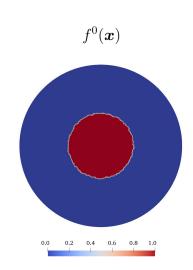


Добавление шума

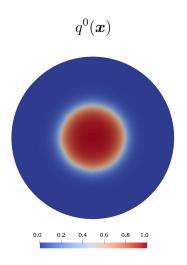


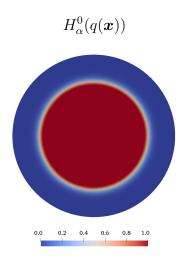
Начальное приближение

$$f_0(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1.0, & \boldsymbol{x} \in D_0, \\ 0.0, & \boldsymbol{x} \in \Omega \backslash D_0. \end{cases}$$

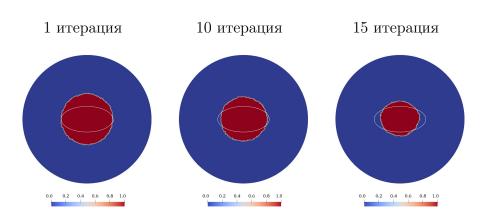


Начальное приближение



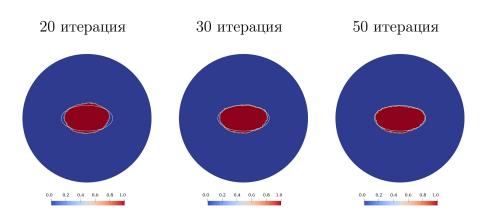


Результаты. Эллипс



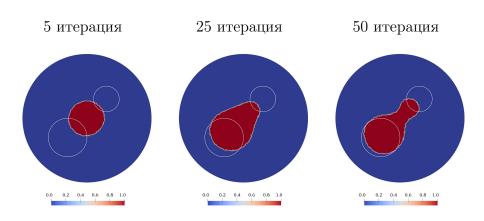
 $M = 3, \quad \epsilon = 1\%, \quad \gamma = 0.001$

Результаты. Эллипс



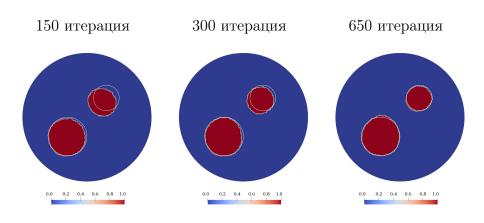
 $M = 3, \quad \epsilon = 1\%, \quad \gamma = 0.001$

Результаты. Окружности



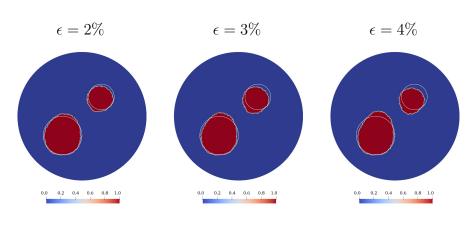
 $M = 5, \quad \epsilon = 1\%, \quad \gamma = 0.006$

Результаты. Окружности



 $M = 5, \quad \epsilon = 1\%, \quad \gamma = 0.006$

Результаты. Окружности



 $M = 5, \quad \gamma = 0.006$

Заключение

Работа выполнена при поддержке:

- Грант Президента РФ для поддержки молодых ученых MK-1131.2020.1,
- **■** Грант РФФИ № 20-01-00207,
- Мега-грант № 14.Ү26.31.0013.

Спасибо за внимание!